

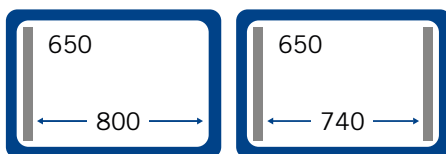


Das Stand Vakuuumgerät NE 1/14N wird gerne für die Verpackung von elektronische Bauteilen verwandt. Durch die verschiedenen Deckelhöhen können Waferboxen bis 40 cm verpackt werden. Die Schweißsysteme werden nach Kundenwunsch angeordnet.

Beschreibung

- Sensorsteuerung 9000
- Schweißung mit Anpressdruck > 1bar
- Externer Druckluftanschluss (optional)
- ESD konform mit DIN EN 61340-5-1: 2001
- Vorbereitung für Gasspülung
- Schweißbalken einzeln wählbar
- Wahlweise Trenn- oder Doppelschweißung
- Edelstahldeckel dissipativ
- ESD Einlegeböden
- Selbstreinigungsfunktion
- Vakuumsensor
- Programmwahltasten
- Stufenvakuuum, mehrere Zyklen möglich
- Verdampfungspunktkennung
- Tastensperre
- 10 Jahre Garantie auf Vakuuumkammer

Abstand Schweißsystem



Kammerinnenmaß	865 x 660 x 200 mm
Siegellänge	650 mm
Vakuumpumpe	100 / 160 m³/h
Gewicht	315 kg
Stromanschluss	3 Phasen, 230 V / 400 V, 50Hz

Zubehör

- Begasungseinheit mit 1 x 4 Düsen
- Oben-/ Untenschweißung
- Zusätzliches Schweißsystem
- Softbelüftung
- Stärkere Vakuumpumpe 160 m³/h
- Höherer Deckel bis 420 mm